

大気圧プラズマを用いたアルミニウム蒸着膜の酸化処理に関する検討

江藤 亘平, 江口 陽人, 大前 洸斗

Surface Oxidation of Aluminum Thin Films by Atomic Pressure Plasma

Kohei Eto, Takahito Eguchi and Hiroto Oomae

平成 30 年 1 月

釧路工業高等専門学校紀要第 51 号抜刷